

(株)日本ピスコ

真空発生器大流量積層2段サイレンサ付VLMH163-0802-S1



ブランド名

PISCO

商品名

真空発生器大流量積層2段サイレンサ付

型式

VLMH163-0802-S1

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

高真空・大流量を確保。

多段ノズルと積層可能構造の採用により、吸込流量はエア消費量の平均で約2.2倍を確保。

優れた耐オゾン性。

シールゴム材質には全てFKMを採用。

排気取出方向を選択可能。

取出方向は側面、前面、回転型の3種類を用意。設置スペースに合わせて選択可能。

2個のブラケットにより、本体固定方法が自由に。

スペック

タイプ：単体

パッド外径：

径：ノズル径 1.6mm

高さ：

ねじ：真空ポートサイズ Rc1

供給ポートサイズ Rc1/4

排気ポートサイズ Rc3/4